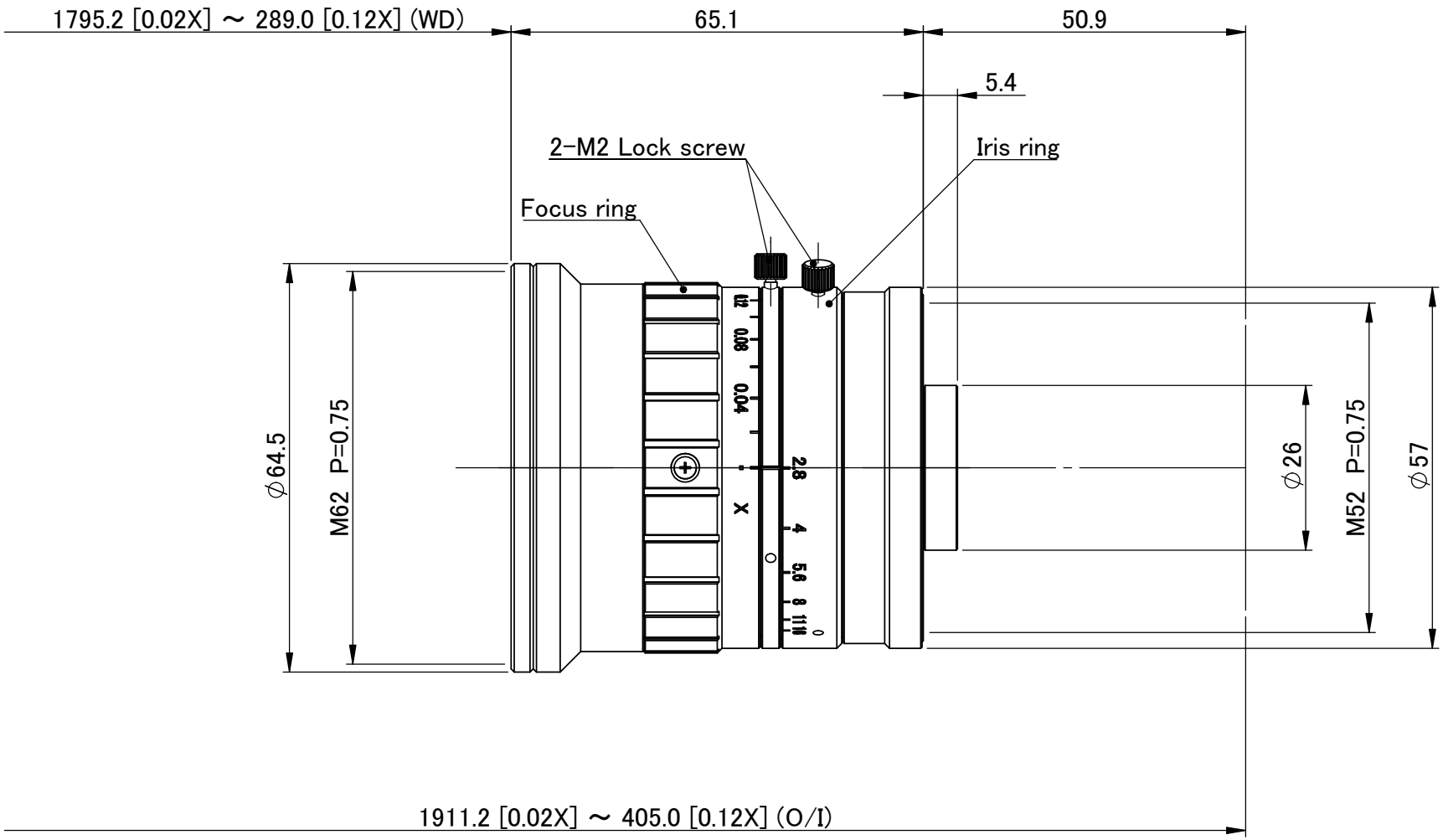
Confidential



MATERIAL 材料	–	CHAMFER 一般面取	–
TREATMENT 処理	–	FINISHING 仕上	–
TREATMENT CONTACT 処理接点	–	DECENTRATION 偏芯	–

UNIT: mm　METHOD 図法

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
鈴木(利)	松田	千嶋	千嶋

TOLERANCE 一般公差	–
ANGLE 角度	–
SCALE	1:1
DATE	'24.05.27

REMARK 適用(機種名)	VS-L3528LM
NAME	DRAWING
DRAW NO.	M0452J-A00100

NO.× 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME
△×			